# 凝集沈殿処理によるダイオキシン類の形態別除去特性

堤		かおり*		剱	持	由走	已夫*
有	Л	彰	浩*	府	中	裕	*

## An Isomer-Specific Correlation between Dioxin Isomer Concentration in Wastewater and Removal Efficiency of Chemical Clarification

by Kaori TSUTSUMI, Yukio KEMMOCHI, Akihiro ARIKAWA, & Yuichi FUCHU

Coagulation-precipitation treatment using ferric chloride was carried out to study the isomer-specific correlation between the dioxin isomer concentration in wastewater and the removal efficiency of chemical clarification. The raw water used was wastewater from the wet scrubbing system of a solid waste incinerator. The treated wastewater was fractionated with 1  $\mu$ m and 0.1  $\mu$ m filter, and the dioxin concentration in each fraction was determined. The isomer profiles indicated that 1) dioxin concentration in the " $\leq$  0.1  $\mu$ m" fraction decreased, and 2) dioxin in the " $\geq$  0.1, < 1  $\mu$ m" fraction between temporary increased by the coagulation process. Hence, it become clear that dioxin particle size increases and dioxins can be removed by coagulation-precipitation treatment. The relationship between dioxin isomer concentrations in nontreated water (x) and treated water (y), and flocculant concentration (A) is expressed by the following regression equation : y=2.3 × 10<sup>10</sup> × (x/A)+1.8.

Keywords: Dioxins, Wastewater, Iron trap MS/MS, Size distribution, Chemical clarification

## 1. はじめに

科学技術の進歩に伴い,多くの有害化学物質が環境に 排出されている。一方,より安全で豊かな水環境を創造 するために,水質規制は強化されていく傾向にある。そ の結果,測定技術の向上によって様々な微量物質につい て広く分析が行われるようになってきた。特に非意図的 生成物であるダイオキシン類は毒性が強く,環境中でほ とんど分解されないことから,ダイオキシン類対策特別 措置法<sup>1)</sup>が平成11年に制定され,大きな社会的関心を 集めている。その結果として環境調査,環境修復が強化 されている。現在,環境中へのダイオキシン類の排出源 は焼却・燃焼に伴うものが主である<sup>2,3)</sup>。焼却排ガス中 に含まれるダストの粒径分布についての調査には,サブ ミクロン粒子が大きな割合を占めていたという報告があ る<sup>4,5)</sup>。一方,水中ダイオキシン類を除去するためのプ ロセスとしては,現在,凝集沈殿処理,活性炭吸着,更

\* 環境エンジニアリング事業本部 水環境・開発センター 応用技術室

水環境学会誌,第26巻第5号(2003)に掲載

に AOP に代表される酸化促進法といった方法が採用さ れている。ダイオキシン類の凝集沈殿処理による除去の 検討については凝集剤や排水種類に応じて様々な報告が されている<sup>6~12)</sup>。しかし,そのメカニズムは必ずしも解 明されているとは言い難い。そのため,ダイオキシン類 を除去,あるいは分解するために膨大な薬剤,エネルギ ーを投入しているのが現状である。

そこで,筆者らは除去技術の効率的な運用にはサブミ クロン粒子を中心とした実態把握が不可欠と考え,水中 ダイオキシン類の形態について,ろ過による粒子分画試 験を行った。その結果,一般的に浮遊性物質と言われて いる1µmより小さい粒子の分画が存在していることを 突き止めた。本報ではその分画に対して,最も一般的か つ汎用性の高い凝集沈殿処理の効果を検討し,水中ダイ オキシン類の除去特性を明らかにした。

# 2. 方 法

焼却炉スクラバ排水を対象として凝集沈殿処理試験を 行った。凝集沈殿処理試験の原水,処理水に対してそれ ぞれ分画を行い,各分画試料のダイオキシン濃度の測定

表1 処理条件 Table 1 Coagulation/Precipitation conditions

	ダイオキシン類濃度 Dioxin conc. [pg-TEQ· <i>l</i> <sup>-1</sup> ]	希釈倍率 Dilution factor [-]	FeCl <sub>3</sub> 添加量 FeCl <sub>3</sub> [mg·l <sup>-1</sup> ]
Run1	130 000	1	100
Run2	130 000	1	500
Run3	13 000	10	500
Run4	1 300	100	500

を行った。なお、今回、用いたスクラバ排水は濁度0.5 度、色度1度の排水であった。

## 2-1 使用機器及び試薬,器具

# 2-1-1 使用機器

- ・高温・高圧溶媒抽出装置: ASE300(日本ダイオネ クス製)
- ・減圧・遠心濃縮器:AES2010 (Savant社製)
- ・イオントラップ型質量分析計: Polaris (サーモク エスト社製)

#### 2-1-2 器具及び試薬

- ・塩化第二鉄(以下, FeCl<sub>3</sub>): 40%塩化鉄(Ⅲ)溶液
  (和光純薬製)
- ・アニオンポリマ:エバグロース A-151(荏原製作所製)
- ・No. 5A ろ紙:(ADVANTEC 製)
- ・GC-50ガラスフィルタ: (ADVANTEC製)
- ・H010A PTFE フィルタ:(ADVANTEC 製)
- ・C18ディスク型フィルタ: EMPORE<sup>TM</sup> Disk (3M)
- ・ケイソウ土カラム (10 ml容): CHEM1010 (バリ アン社製)
- ・シリカゲルカラム (2 g/12 ml): (オルテック社製)
- ・ダイオキシン内部標準物質:NK-LCS-AD(ウェリントン社製<sup>13</sup>Cラベル化17種類2,3,7,8異性体ダイオキシン標準液4~7塩素化物=40 pg·*l*<sup>-1</sup>,8塩素化物=80 pg·*l*<sup>-1</sup>)

水酸化ナトリウム,塩酸はいずれも特級(和光純薬製) を、トルエン、ジクロロメタン、n-ヘキサン、メタノー ルはいずれも残留農薬用(和光純薬製)を使用した。

#### 2-2 凝集沈殿処理試験方法

凝集沈殿処理は試料を2*l*ビーカ,もしくは20*l*ステ ンレスタンクに1~5*l*入れ,無機凝集剤としてFeCl<sub>3</sub>を 添加し,水酸化ナトリウムや塩酸を用いてpH調整をし た。pHをほぼ7に調整した後,アニオンポリマを1 mg· $l^{-1}$ 添加し急速撹拌150 min<sup>-1</sup>で2分撹拌し,続いて 60 min<sup>-1</sup>で5分撹拌した後,10分静置した。

試験内容を表1に示す。ダイオキシン類濃度130000 pg-



図1 ダイオキシン分画方法 Fig. 1 Schematic diagram of dioxin separation

TEQ· $l^{-1}$ の原水に対してFeCl<sub>3</sub>の添加量を100,500 mg· $l^{-1}$ に設定した場合,1300~130000 pg-TEQ· $l^{-1}$ の 原水に対してFeCl<sub>3</sub>添加量を500 mg· $l^{-1}$ に設定した場 合の比較を行い,除去特性を検討した。

#### 2-3 分画方法

分画方法を図1に示す。

原水はGC50ガラスフィルタ(有効径1μm)でろ過 し、更にそのろ液をH010A PTFEフィルタ(0.1μm径) でろ過した<sup>13)</sup>。PTFEのろ液はC18ディスク型フィルタ によってダイオキシン類を捕捉<sup>14)</sup>し、それぞれ1μm以 上、0.1~1μm、0.1μm未満の分画試料を得た。

凝集沈殿処理水は発生したフロックを回収すると共 に、微細フロックの混入の影響を考慮して、No. 5Aろ 紙を用いてフロック込みで全量ろ過した後、前記に示し た分画操作を行った。本試験ではNo. 5Aろ紙のろ液を 処理水とし、No. 5Aろ紙で分画された部分をスラッジ とした。

なお,予備実験としてGS25及びGC50ガラスフィル タを用いた粒子分画試験を行い,GS25の分画特性を検 討した結果, $0.1 \sim 1 \mu m$ 分画の値がばらつくことが分か った。この理由は粒子のリークと考えられた。一方, GC50を用いた場合にはこのようなばらつきは見られな かったため,リークはより少ないことが分かった。その ため,本試験では $1 \mu m$ の分画にはGC50を用いること にした。

- 2-4 分析方法
- 1) 抽出方法

ろ過済みのNo. 5Aろ紙, GC50ガラスフィルタ,

H010A PTFEフィルタ, C18ディスク型フィルタをそ れぞれ別のASE専用ステンレス製抽出容器に充填し, トルエン溶媒中195℃/13.5 MPa/15分間で2回抽出した。 それぞれ得られた抽出液は独立した試料として扱った。

2) 精製方法

トルエン抽出液を, ロータリーエバポレータを用いて 1 ml程度に濃縮した。硫酸10 mlをコーティングしたケ イソウ土カラムに濃縮液を坦持し, 30分間反応させた。 ジクロロメタンとヘキサン1:2混合溶液で容器を洗浄 しその洗液も担持した。ヘキサン20 mlで溶出した後, 溶出液をシリカゲルカラムに通液し, トルエン12 mlを 用いて溶出を行った。ロータリーエバポレータを用いて 溶出液を 500 µl程度に濃縮した後,容積10 mlのKD濃 縮管に移した。

3) 濃縮方法

減圧・遠心濃縮器装置にKD濃縮管を据え付けて回転 速度50 s<sup>-1</sup> (3000 min<sup>-1</sup>),真空ポンプ1.3 kPa,減 圧・恒温槽43  $C^{15}$  の条件で最終液量200  $\mu l$ に調整した。

4) 質量分析方法

濃縮試料の1 μ*l*をイオントラップ型質量分析計に注入 し,測定を行った<sup>16)</sup>。また,コプラナーPCBの分析は JIS法<sup>17)</sup>に従って行った。

#### 3. 結果及び考察

#### 3.1 原水分画結果

原水の分画結果を表2に示す。

ダイオキシン類の90%以上は1 $\mu$ m以上に存在しているが、0.1~1 $\mu$ mや0.1 $\mu$ m未満の分画においても1000 pg-TEQ· $l^{-1}$ を超える濃度で存在していることが分かった。

ダイオキシンの異性体プロファイルを図2, コプラナ ーPCBの異性体プロファイルを図3に示す。異性体プロ ファイルを見ると,ダイオキシン,コプラナーPCBと もに,1 $\mu$ m以上,0.1 $\sim$ 1 $\mu$ m,0.1 $\mu$ m未満の分画はほ ぼ同じプロファイルであった。水溶解度については,ダ イオキシンの4塩素化物で20 ng· $l^{-1}$ ,7塩素化物で4 ng· $l^{-1}$ ,8塩素化物で0.07 ng· $l^{-1}$ ,4塩素化物コプラナ ーPCBで1 $\mu$ g· $l^{-1}$ という報告<sup>18)</sup>がある。塩素数が増え るごとに水溶解度が小さくなる傾向がある。各異性体の 濃度を見ると,0.1 $\mu$ m未満では,ダイオキシンは十分 溶解可能な濃度であるが,ジベンゾフランの場合,5,6 塩素化物でほぼ飽和状態,7,8塩素化物で水溶解度を超 えている。コプラナーPCBはいずれも十分溶解可能な 濃度である。一部の異性体で水溶解度を超えたのはサブ

表2	原水のダイオキシン分画結果 [pg-TEQ· <i>l</i> <sup>-1</sup> ]
able 2	Dioxin fractionation (Raw water) [pg-TEQ· $l^{-1}$ ]

		-		
	$>1  \mu \mathrm{m}$	$0.1 \sim 1 \ \mu  m$	$<$ 0.1 $\mu$ m	Total
ダイオキシン PCDD/DF	120 000	1 200	2500	120 000
コプラナーPCB co-PCB	6 600	56	190	6900



図2 原水のダイオキシンの異性体プロファイル Fig. 2 Dioxins isomer profiles (Raw water)



図3 コプラナーPCBの異性体プロファイル (原水) Fig. 3 co-PCBs isomer profiles (Raw water)

ミクロン粒子<sup>4 5)</sup> に吸着しているダイオキシンの存在が 考えられる。

# 3-2 凝集沈殿処理結果

### 3-2-1 処理水分画結果

分画結果を表3に示す。

ダイオキシン類濃度130000 pg-TEQ· $l^{-1}$ の原水を用 いて試験したRun 1,2において,原水のダイオキシン 類(表2)のほとんどは凝集沈殿処理で発生したスラッ ジに移行し,TEQで99%以上除去できている。各分画 を見ると1 $\mu$ m 以上と0.1 $\mu$ m未満の分画では,Run 1, 2ともダイオキシン,ジベンゾフラン,コプラナーPCB 濃度は原水に対して低くなっている。一方,0.1~1 $\mu$ m の分画においてはRun 1のダイオキシン,ジベンゾフラ

		スラッジ Sludge*	処 理 水 Treated water				
		_	$> 1 \ \mu m$ (A)	$0.1 \sim 1 \ \mu \mathrm{m}$ (B)	< 0.1 µm (C)	Total (A+B+C)	
	Run 1	140 000	1 100	1 400	430	2900	
ダイオキシン	Run 2	140 000	1 200	670	120	2000	
PCDD/DF	Run 3	14 000	62	22	5.2	89	
	Run 4	700	23	12		35	
	Run 1	6 800	94	130	26	250	
コプラナーPCB	Run 2	-	100	73	7.5	180	
co-PCB	Run 3	770	0.79	2.5	1.2	4.5	
	Run 4	39	0.13		1.2	1.3	

**表3** 凝集処理水のダイオキシン分画結果 [pg-TEQ·*l*<sup>-1</sup>] **Table 3** Dioxins fractionation (Coagulated water) [pg-TEQ·*l*<sup>-1</sup>]

\*:スラッジ中のダイオキシン濃度は凝集沈殿処理水の水量あたりの濃度で示した。

\* : The dioxin concentration in the sludge is expressed in converted values from the treated wastewater quantity

ン、コプラナー PCB 濃度は原水に対して高くなってい る。また、Run 2のダイオキシン、ジベンゾフラン濃度 は原水に対して低くなっているが、コプラナー PCB 濃 度は高くなっている。これは、凝集沈殿処理により、 0.1  $\mu$ m未満のダイオキシン類が0.1~1 $\mu$ m又は1 $\mu$ m以 上の分画に移行したことによるものと考えられる。 130 000 pg-TEQ·*l*<sup>-1</sup>の原水に対して凝集沈殿処理を行 った場合、0.1  $\mu$ m未満のダイオキシン類を1 $\mu$ m以上の 分画へ移行させるには、FeCl<sub>3</sub>を500 mg·*l*<sup>-1</sup>添加する方 が有効であったことが分かる。

FeCl<sub>3</sub>を500 mg· $l^{-1}$ 添加して試験したRun 3, 4の場 合も、ダイオキシン類のほとんどはスラッジに移行して いる。TEQの測定結果から、Run 3で99%以上、Run 4 では90%以上が除去されている。Run 3, 4の1  $\mu$ m以上, 0.1~1 $\mu$ m, 0.1 $\mu$ m未満の分画いずれも、ダイオキシ ン、ジベンゾフラン、コプラナーPCB濃度は原水に対 して低くなっている。原水ダイオキシン類濃度13000及 び 1300 pg-TEQ· $l^{-1}$ に設定し、FeCl<sub>3</sub>を500 mg· $l^{-1}$ 添 加した場合のRun 3, 4では、0.1 $\mu$ m未満のダイオキシ ンが粗粒径化され、そのほとんどが1 $\mu$ m以上の分画に 移行したことが分かる。Run 1, 2の結果と考え併わせ ると、FeCl<sub>3</sub>の添加量だけでなく、原水濃度も除去特性 に関与していることが理解できる。

更に詳細に検討するために, Run 1, 2について原水の 異性体プロファイルと比較する。1 μm以上, 0.1~1 μm, 0.1 μm未満の分画について, ダイオキシンの異性 体プロファイルを図4, コプラナーPCBの異性体プロフ ァイルを図5に示す。

ダイオキシンの異性体プロファイルを見ると,いずれ の分画においても原水と処理水のプロファイルはほぼ一



図4 ダイオキシンの異性体プロファイル (Run 1, 2) Fig. 4 Dioxin isomer profiles (Run 1, 2)

致していた。ただし、1 μm以上の分画においてはRun 1のO8CDD, 0.1~1μmの分画においてはRun 1, 2の T4CDF, 0.1 μm未満の分画においてはO8CDD, O8CDFの異性体が原水プロファイルと異なっている。 コプラナーPCBのプロファイルを見ると、0.1~1μm の分画において#81-TeCB、#77-TeCB、#118-PeCB、 #105-PeCB、0.1μm未満の分画においては#77-TeCB、



図5 コプラナーPCBの異性体プロファイル (Run 1, 2) Fig. 5 co-PCBs isomer profiles (Run 1, 2)

#118-PeCBの異性体が原水プロファイルと異なってい る。以上のことから、原水プロファイルと異なったのは ダイオキシンの場合は8塩素化物であり、ジベンゾフラ ンの場合は4及び8塩素化物であり、コプラナーPCBの 場合、4、5塩素化物である。したがって除去性能の検討 を行う際には、異性体の塩素数や分子量に対して留意す る必要がある。

#### 3-2-2 異性体の塩素数と除去率の関係

ダイオキシン,ジベンゾフラン,コプラナーPCBを まとめて各異性体の塩素数ごとにそれぞれの除去率につ いて検討した。処理水の除去率を図6に示す。

Run 1, 2, 3の処理水は塩素数にかかわらずほぼすべ ての異性体で99%の除去率が得られている。Run 4では おおむね95%以上の除去率が得られたが、塩素数が多 くなるに従いばらつきが大きくなっている。ただし, 0.1 µm未満ではRun 1~4で同じ塩素数でも除去率がば らついており、特に低塩素化物でばらつきは大きくなっ ていた。水溶解度をみると、4塩素化物でダイオキシン、 ジベンゾフラン、コプラナーPCBでは2~50倍の差が あり<sup>18)</sup>、このことが影響していると考えられる。

## 3-2-3 分子量と除去率の関係







図7 分子量と除去率の関係(凝集処理水) Fig. 7 Comparison between molecular weight and removal (Coagulated water)

ダイオキシンとコプラナーPCBの除去率を水溶解度 の違いを考慮して同一の基準で比較するために、ダイオ キシン、ジベンゾフラン、コプラナーPCBをまとめて 分子量ごとに各異性体の除去率について検討した。分子 量で比較した場合、分子量の小さい物質のほうが水溶解 度がより高く、分子量が大きい物質のほうが水溶解度は 低い傾向がある<sup>18)</sup>。ダイオキシン類濃度130000 pg-TEQ· $l^{-1}$ の原水を用いて試験した Run 1, 2について、 処理水の除去率の結果を図7に、0.1  $\mu$ m未満の除去率を 図8に示す。

Run 1,2とも処理水の除去率は分子量に依存せず,ほ ほ100%近い値である。

0.1  $\mu$ m未満の分画試料ではFeCl<sub>3</sub>を100 mg· $l^{-1}$ 添加 したRun 1の場合,分子量425以下での除去率は80%程 度になっている。一方,分子量450前後(O8CDD, O8CDF)で除去率は低下し,60%程度である。FeCl<sub>3</sub>を 500 mg· $l^{-1}$ 添加したRun 2の場合,分子量300未満 (#81-TeCB, #77-TeCB)で80%程度である。一方,分 子量300以上ではおおむね95%を超えており,分子量の



図8 分子量と除去率の関係 (<0.1 µm) Fig. 8 Comparison between molecular weight and removal (<0.1 µm)



図9 分子量と除去率の関係(Total) Fig. 9 Comparison between molecular weight and removal (as total)

大きい物質の除去率が低下する現象は見られていない。 このことから、凝集剤の添加量が少ないと分子量の大き い高塩素化物の除去率が低下することがわかる。これは 高塩素化物の水溶解度が低いため、浮遊性物質に付着し やすく、凝集沈殿処理による浮遊性物質除去性能の低下 が大きく影響したと考えられる。一方、分子量300未満 の異性体は凝集剤の添加量を増加しても除去しにくい傾 向がある。これは低塩素化物の水溶解度が高いことが関 与しているためと思われる。

FeCl<sub>3</sub>を500 mg· $l^{-1}$ 添加して試験したRun 2, 3, 4に ついて,処理水の除去率の結果を図9に示す。

Run 2, 3では処理水の除去率は分子量に依存せず,おおむね100%である。Run 4ではおおむね95%以上となったが分子量425及び460(H7CD,O8CD)で60%程度となっている。これは浮遊性物質除去性能が低下し,高塩素化物の除去性能が影響を受け,更に原水濃度が希薄であったため除去率が低下したと考えられる。

0.1 μm未満の分画試料において,原水濃度13000 pg-TEQ·*l*<sup>-1</sup>のRun 3では,分子量322以下(T4CDD,





T4CDF, #126-PeCB, #123-PeCB, #114-PeCB)では 80~90%であった。一方,分子量 322を超えると除去 率は上昇し,95%以上の除去率が得られている。低塩素 化物は水溶解度が高塩素化物より高いため,浮遊性物質 に付着しフロックに取り込まれるより水への溶解が優先 することが考えられる。原水濃度1300 pg-TEQ· $l^{-1}$ の Run 4は分子量 322以下では原水と処理水の値がほとん ど変わらず,分子量 322を超えると除去率は30~90%と ばらついた結果であり,この濃度レベルになると一部の 異性体で粗粒径化が阻まれやすくなる傾向が認められ る。

## 3-2-4 原水濃度の凝集剤に対する濃度比と処理水濃度の 関係

1 μm以上, 0.1 ~ 1 μm, 0.1 μm未満の各分画におけ る, すべての異性体について原水濃度の凝集剤に対する 濃度比と処理水濃度の関係を図10に示す。各分画は Run 1~4を通して, 原水濃度の凝集剤に対する濃度比 をとると, それぞれ同一の回帰式で示すことができる。 以下の範囲において, 処理水の異性体濃度は次式で表さ れる。

1 
$$\mu$$
m以上: y=1.1×10<sup>9</sup>×x/A+4.9  
x/A < 2.5×10<sup>-7</sup> .....(1)  
0.1~1  $\mu$ m: y=6.4×10<sup>10</sup>×x/A+4.2  
x/A < 5×10<sup>-9</sup> ....(2)  
0.1  $\mu$ m未満: y=2.3×10<sup>10</sup>×x/A+1.8  
x/A < 2.5×10<sup>-10</sup> ....(3)  
ここで、

y:処理水の異性体濃度 [pg·*l*<sup>-1</sup>]

x: 原水の異性体濃度  $[pg \cdot l^{-1}]$ 

A:凝集剤添加量  $[mg \cdot l^{-1}]$ 

#### エバラ時報 No. 202 (2004-1)

このことから、1 µm以上の分画は他の分画に比べて、 凝集剤の添加量が少ない条件で処理できることが分か る。

0.1~1 $\mu$ mの分画が0.1 $\mu$ m未満の分画より凝集剤の 添加量を多く必要とする理由は、3-2-1項で述べたよう に0.1~1 $\mu$ mの分画には0.1 $\mu$ m未満の分画からの移行 分が含まれているためである。(3)式より、凝集剤の添 加量を最適化した場合、0.1 $\mu$ m未満のすべての異性体 濃度が2 pg·*l*<sup>-1</sup>以下となり、総TEQは7 pg-TEQ·*l*<sup>-1</sup> 以下となる。したがって、孔径0.1 $\mu$ m以下の精密膜ろ 過で除去できない0.1 $\mu$ m未満のダイオキシンであって も、凝集沈殿処理と組み合わせることによって、排水処 理基準である10pg-TEQ·*l*<sup>-1</sup>以下を達成できることが示 唆されたことになる。

# 4.まとめ

焼却炉スクラバ排水に対してFeCl<sub>3</sub>を用いた凝集沈殿 処理を行った。その原水及び処理水について有効径1 μm(ガラスフィルタ)及び0.1μm(PTFEフィルタ) のフィルタにより粒子分画試験を行い,各分画に含まれ るダイオキシン類の異性体プロファイルを詳細に解析す ることにより,以下の結果が得られた。

1) 今回用いたスクラバ排水には0.1 µm未満の分画に
 1000 pg-TEQ·*l*<sup>-1</sup>以上のダイオキシン類が含まれていた。

2)凝集沈殿処理水のダイオキシン類濃度が0.1 µm未 満の分画において一様に減少し,0.1~1µmの分画にお いて一時的に増加したことから,水中のダイオキシンは 凝集沈殿処理により粗粒径化されることが分かった。

3) 0.1  $\mu$ m未満の分画において,分子量322以上(水 溶解度20 pg· $l^{-1}$ 以上)の異性体の除去率と比較して, 分子量322未満(水溶解度20 pg· $l^{-1}$ 以下)の異性体は 除去率が低かったことから,凝集沈殿処理によるダイオ キシン除去に分子量が影響していることが分かった。

 4) 孔径0.1 μm以下の精密膜ろ過で除去できない0.1 μm未満のダイオキシンであっても、凝集沈殿処理と組 み合わせることによって、排水処理基準である10 pg-TEQ・*l*<sup>-1</sup>以下を達成できる可能性がある。

サブミクロン粒子を中心とした形態別濃度を適確に把握 することが効率の良い凝集沈殿処理に不可欠であること が明らかとなった。

# 5. おわりに

環境に大きな影響を与えるダイオキシン類に対する除

去方法といえども,限られた資源を有効に投入し,更に リスクの最小限化を達成しなければならない。そのため には,通常の有害化学物質と同様に,適切なプロセスを 組み合わせて合理的な処理システムを構築することが重 要であることは論を待たない。本報がこのような観点か ら環境保全の一助となることを切に願っている。

#### 参 考 文 献

- 1) ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)
- 2) 環境省ダイオキシン対策検討会(平成14年2月)ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)
- Fiedler H. (1999) National and Regional Dioxin and Furan Inventories, Organohalogen Compounds, 41, 473-476
- 4) 峯川公男,石川孝治,川瀬義矩(1999)環境化学工学12,環 境問題と化学工学 気体 - 粒子分離(集塵),ケミカルエンジ ニアリング44(4),323-330.
- Cheng Y-S., Carpenter R.L., Barr E.B. and Hobb S.C.H. (1985) Size distribution of fine particle emission from a stream plant with a fluidized-bed coal combustor, *Aerosol Science Technology*, 4 (2), 175-189
- Barton D.A., McKeowen J.J. and Brunck R (1990) A screening study of the treatability of dioxins and furans in bleach plant, *Chemosphere* 20 (10/12), 1747-1754 Mass
- R.P. and Neal J. (1989) New flocculation process portends progress in color, dioxin removal, *P. Pulp & Paper*, 63 (9), 154-158
- Amendora G.A., Bodien D.G. and Handy R.E. Jr (1989) Beach scale study of 2378-TCDD and 2378-TCDF treatability in pulp and paper mill wastewaters, *TAPPI Proceeding of Enviromental Conference*, **1989**, 373-383
- Marple L., Rossi D.D. and throop L. (1987) Removal of 2378tetrachlorodibenzo-p-dioxin from waste water and well water. Coagulation and flocculation with aluminum salts, ACS Symposium Series, 338, 286-290
- 10) 高畑恒志(2000) 最終処分場浸出水のダイオキシン対策,資 源環境対策,36,558-562
- Hodgson A.T., Duff S.J.B., Hitzroth A.J., Premda S.P.D.and Hudson P.V. (1998) Effect of tertiary coagulation and flocculation treatment on effluent quality from a bleached kraft mill, *TAPPI Lornal*, **81** (2), 166-172
- 12) Luthe C., Richardson B., Easton C., Kilback A. and Strecheniuk B, (1994) Dioxins from mill combustion processes : minimizing their Impact on effluent discharges, *Pulp & Paper Canada*, **95** (12), 88-94
- 13)堤かおり,剱持由起夫,有川彰浩,府中裕一(2002)水中ダ イオキシンの凝集沈殿処理による形態別除去特性,水環境学 会学年会予稿集,(36)270
- 14) 剱持由起夫,堤かおり(2001) 排水中ダイオキシン類の迅速 分析法,水環境学会年会予稿集,(35)273
- 15) 剱持由起夫,堤かおり(2001)窒素気流を用いずにダイオキシン分析試料を迅速且つ高回収率で濃縮するための減圧・遠心濃縮法,廃棄物学会講演論文集,12(I)783-785
- 16) 堤かおり, 剱持由起夫(2001) イオントラップ-MS/MS装置を用いたダイオキシン分析の高速化について〈第二報〉, エバラ時報, (193) 33-40
- 17) 日本規格協会(1999) JIS\_K\_0312工業用水・工場排水のダイ オキシン類およびコプラナーPCBの測定方法,52pp.
- USEPA (2000) National Center for Environmental Assessment Estimating Exposure to Dioxin-like Compounds 3 (2), 8-9